

X線分析顕微鏡 XGT-7200V

日時： **3月11日**（火） 10：00～15：00頃

場所：理系複合棟318室

講師：株式会社堀場製作所
中野 ひとみ 氏



主要内容：X線分析顕微鏡 XGT-7200Vのご紹介

10：00 ○座学：X線分析顕微鏡
XGT-7200の原理・特徴

11：00 ○座学：X線分析顕微鏡
XGT-7200アプリケーション紹介

～12：00 ○質疑応答

13：00 ○実機講習・持込サンプル測定等

申
込
み

予約QRコードまたは
下記のサイトでご予約ください。

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=100

申込期限：3/10 15:00まで（以降は当日会場にて受付）



問い合わせ先

機器分析支援センター事務室（理系複合棟307室）

技術専門職員 儀間 真一

TEL: 895-8967 HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>